

Hochgenaue Rissbildungserkennung an Solarzellen mit burster Kraftsensor Typ 8432

burster



Mikrofeine Risse in Solarzellen oder Wafern werden mit Präzisions-Kraftsensor Typ 8432 auch in sehr kleinen Messbereichen erkannt.

- ▶ Innovative Sensorkonstruktion ermöglicht hohe Prüfzyklen in der Zellen/Waferfertigung
- ▶ Integrierter Überlastschutz gibt Sicherheit bei Anwendungsfehlern
- ▶ Zielgerichtete Krafteinleitung und einfachste Adaptierung durch präzise ausgerichtete Gewindestifte
- ▶ Exakter freiskalierbarer Messverstärker bildet den Messbereich 0 ... 1 N auf 0 ... 10 VDC ab

Ihr Ansprechpartner: Bernd Ziegler · Tel.: 07224/645-11 · bernd.ziegler@burster.de